

研究評価委員会分科会の設置について

NEDO技術委員・技術委員会等規程第 32 条に基づき、研究評価委員会において、

研究評価委員会 「次世代ファインセラミックス製造プロセスの基盤構築・応用開発」 (中間評価) 分科会
--

が設置された。

表 1 研究評価委員会「次世代ファインセラミックス製造プロセスの基盤構築・応用開発」
(中間評価)
分科会委員名簿

	氏名	所属、役職
分科 会長	わしづ ひとし 鷲津 仁志	兵庫県立大学 大学院情報科学研究科 教授
分科 会長 代理	とみや しげたか 富谷 茂隆	奈良先端科学技術大学院大学 データ駆動型サイエンス創造センター 先端科学技術研究科 物質創成科学領域 計測インフォマティクス研究室 教授
委員	い で ひろし 井出 裕史	株式会社日本政策投資銀行 企業金融第 1 部 課長
	いまなか よしひこ 今中 佳彦	上智大学 研究推進センター シニアリサーチアドミニストレーター
	す だ せいいち 須田 聖一	静岡大学 工学部 電子物質科学科 大学院総合科学技術研究科工学専攻 電子物質科学コース 教授
	たかい ち か 高井 千加	岐阜大学 工学部 化学・生命工学科 物質化学コース 東北大学 多元物質科学研究所 准教授
	なかがわ なりひと 中川 成人	株式会社超高温材料研究センター 代表取締役社長

敬称略、五十音順